



Semestre 1					Semestre 2								
MEC3					MEC3								
lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes				
08:30	Electrotecnia R0.5		Procesos de fabricación I M3.5	Cálculo y diseño de máquinas R0.5	Regulación y control automático M3.5	08:30	08:30	Instrumentación electrónica R0.5	fundamentos de programación R0.3	Procesos de fabricación II R0.5	Instrumentación electrónica R0.5 / M2.2 (lab.instru.electr)	08:30	
10:40		Regulación y control automático R0.5 / M2.1 (lab.potencia)	Procesos de fabricación I M0.4 (lab.materiales)	Tecnología electrónica II R0.5 / M2.1 (lab.potencia)	Procesos de fabricación I M3.5	10:40	10:40	Procesos de fabricación II R0.5	Sistemas y máquinas fluidomecánicas R0.5	Electrónica de potencia M2.1 (lab.potencia)	Procesos de fabricación II R0.5	Instrumentación electrónica M2.2 (lab.instru.electr)	10:40
12:45	Tecnología electrónica II R0.5	Regulación y control automático M2.1 (lab.potencia)	Cálculo y diseño de máquinas R0.5	Tecnología electrónica II M2.1 (lab.potencia)	Procesos de fabricación I M0.4 (lab.materiales)	12:45	12:45	Electrónica de potencia R0.5	Sistemas electrónicos programables R0.5	Electrónica de potencia M2.1 (lab.potencia)	fundamentos de programación R0.3		12:45
15:30			Electrotecnia Magna /M2.3 (lab.electrotecnia)			15:30	15:30			Sistemas y máquinas fluidomecánicas / Sistemas electrónicos programables M0.3 (lab. Fluidos) / M2.2 (lab. Instr. Electr)			15:30
17:40			Electrotecnia Magna /M2.3 (lab.electrotecnia)			17:40	17:40			Sistemas y máquinas fluidomecánicas / Sistemas electrónicos programables M0.3 (lab. Fluidos) / M2.2 (lab. Instr. Electr)			17:40